

# 摩擦変動の統計解析に基づくRFスパッタ高分子コーティング膜の摩擦損傷過程の研究

著者	山田 良穂
著者別表示	Yamada Yoshinori
雑誌名	昭和62(1987)年度 科学研究費補助金 奨励研究(A) 研究課題概要
巻	1987
ページ	1p.
発行年	2016-04-21
URL	<a href="http://doi.org/10.24517/00067867">http://doi.org/10.24517/00067867</a>



# 摩擦変動の統計解析に基づくRFスパッタ高分子コーティング膜の摩擦損傷過程の研究

Research Project

All ▼

## Project/Area Number

62750059

## Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

## Allocation Type

Single-year Grants

## Research Field

機械材料工学

## Research Institution

Kanazawa University

## Principal Investigator

山田 良穂 金沢大学, 工学部, 助手

## Project Period (FY)

1987

## Project Status

Completed (Fiscal Year 1987)

## Budget Amount \*help

¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)

Fiscal Year 1987: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)

URL: <https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-62750059/>

Published: 1987-03-31 Modified: 2016-04-21